公差、配合与技术测量 初稿



作者: 何镜民, 盛庆椿编

出版社:北京:机械工业出版社

出版日期: 1958.05

总页数: 328

说明: 登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/10254062.html) 查找全本阅读方式

公差、配合与技术测量 初稿 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/102540 62.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10254062.html

书名: 公差、配合与技术测量 初稿